

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします。 <https://toragi.cqpub.co.jp/tabid/928/Default.aspx> (編集部)

■ 2021年1月号

● 特集1章

p.35 図11～13の縦軸：*THD* [%] → *THD + N* [%]

p.37 図15の縦軸：*THD* [%] → *THD + N* [%]

● 一般記事 LTspiceによる機械系システムの動作解析法

p.101 図6：“LTspiceファイル名[201]”をサブ・キャプションに追加

p.102 図7：“LTspiceファイル名[202]”をサブ・キャプションに追加

p.106 図13：“LTspiceファイル名[302]”をサブ・キャプションに追加

p.108 図18：“LTspiceファイル名[401]”をサブ・キャプションに追加

p.110 図20：“LTspiceファイル名[404]”をサブ・キャプションに追加

p.111 図22：“LTspiceファイル名[501]”をサブ・キャプションに追加

p.112 図23：“LTspiceファイル名[502]”をサブ・キャプションに追加

● 一般記事 出力100 W/20 A, 200 kHzで高周波加熱！ ディスクリート部品IHインバータ

p.122 図1(b)：過電流→渦電流

● 連載 がんばれ、新人君!!

p.139 図4：実務・構造設計→実装・構造設計

● 連載 USBマルチ測定器 Analog Discoveryで作る私のR&Dセンタ

p.185 図4の吹き出し：LT072→TL072

● 連載 パワー・スイッチ(MOSFET)の実践活用技術

p.142 右段↑4行目：Edgar Lilienfeld → Edgar Lilienfeld

p.144 表1の1行目：Julius Lilienfeld → Julius Lilienfeld

p.150 右段↓19行目：図14のように歪んでいる場合でも → 図15のように歪んでいる場合でも

● Information

p.200 GaN FETの記事：日本テキサス・インスツルメンツ(株) → 日本テキサス・インスツルメンツ合同会社